

(部門共通・運要 5-1-5)

(公募掲載様式)

委員会委員公募掲載様式

委員会名 (所属部門) 【技術委員会】	MEMS のためのナノ加工技術調査 専門委員会 (センサ・マイクロマシン部門) 【マイクロマシン・センサシステム 技術委員会】	委員会での調査・検討項目の 概要, 委員長のメッセージ等 (100 字程度)	
設置期間	平成 28 年 7 月～平成 30 年 6 月	本委員会では, MEMS 製作への 応用が期待できる, ナノスケール加工技術などを調査対象 としています. どのような加工技術があるのか幅広く調査し, MEMS 開発 に向けた応用技術として発展させることができるか見ていきます.	
委員長名 (所属)	安藤妙子 (立命館大学)		
委員会開催頻度	4 回/年		
問合 ・ 公 募 受 付 先	氏名 (所属)		安藤妙子 (立命館大学)
	電話		077-561-2744
	FAX		
	E-mail ア ドレス		tando@fc.ritsumeai.ac.jp
応募いただきたい方の専門分野, 経験など	・ MEMS デバイスの製作・開発に 取り組んでいる開発者・研究者 ・新しい微細加工技術の開発に携わ る開発者・研究者		
応募締切	平成 年 月 日 随時募集		
協同研究委員会の場合の委員の負担	円/年		